

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-08-31-008650-a - 338ad82b87b04a11a35e2924834e146c

1. Найменування плану: ДК 021:2015: 42990000-2 — Машини спеціального призначення різні (Система плазмової обробки поверхні «Piko»)
2. Сума: 2 376 080.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 31.08.2026 14:33

Інформація про замовника

5. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05416952
7. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, Київ, Проспект Науки будинок 41
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Система плазмової обробки поверхні «Piko»
10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК 021:2015: 42990000-2 Машини спеціального призначення різні
11. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 376 080.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Спеціальний фонд (Інші джерела)	2 376 080.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2026